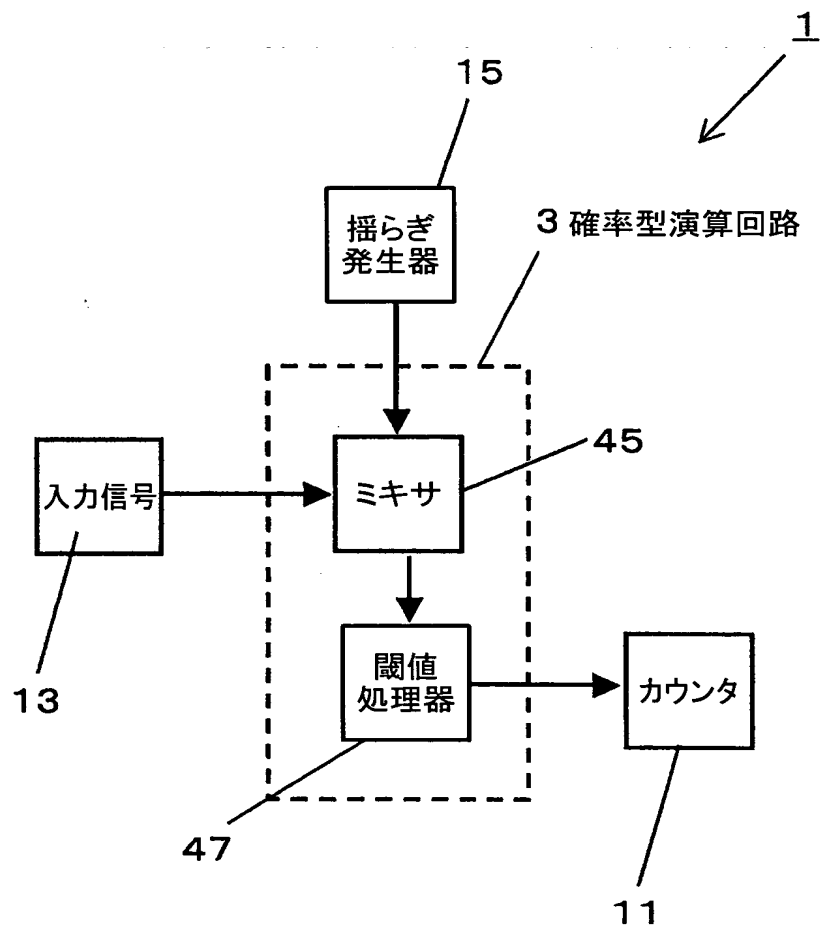
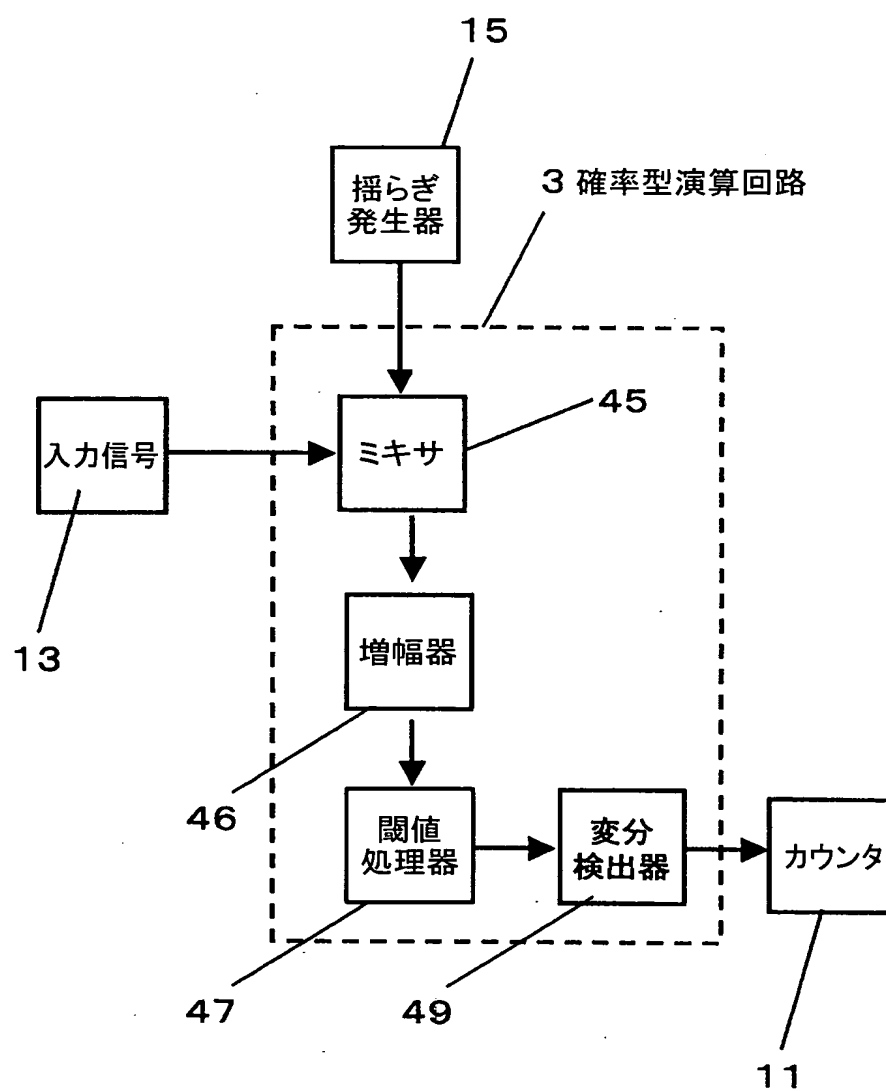


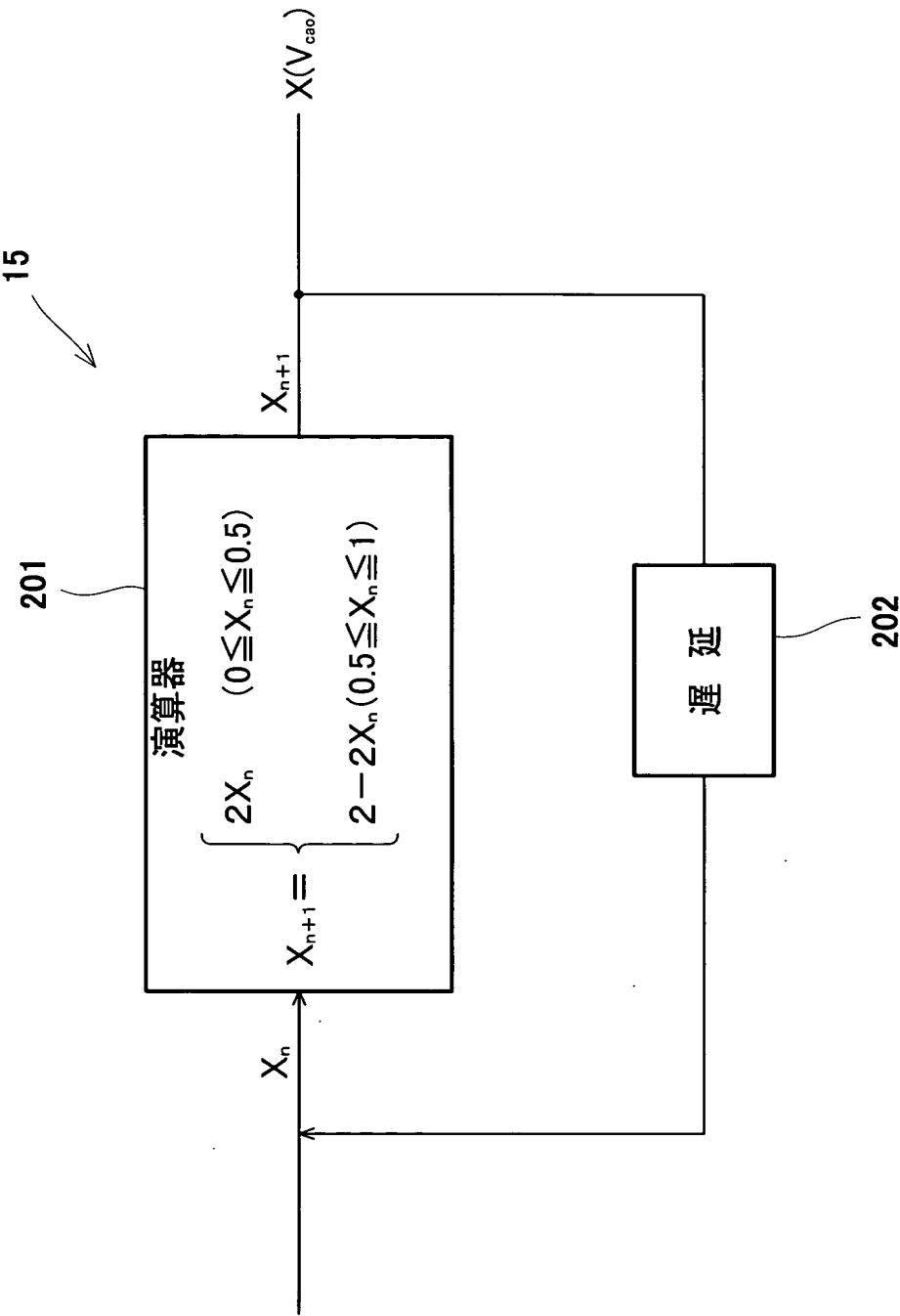
第 1 図



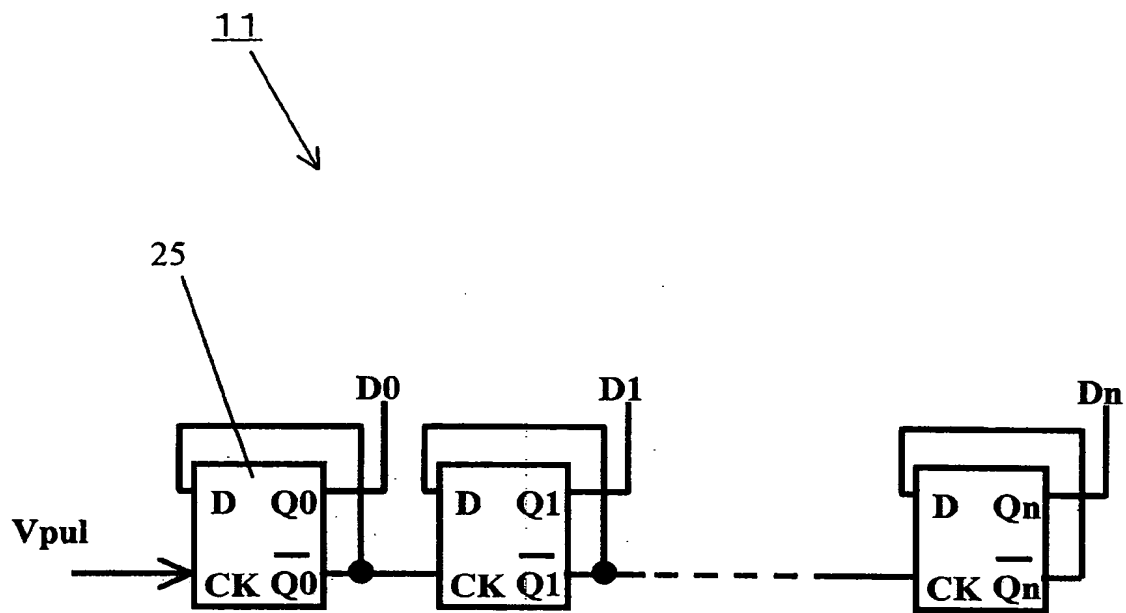
第 2 図



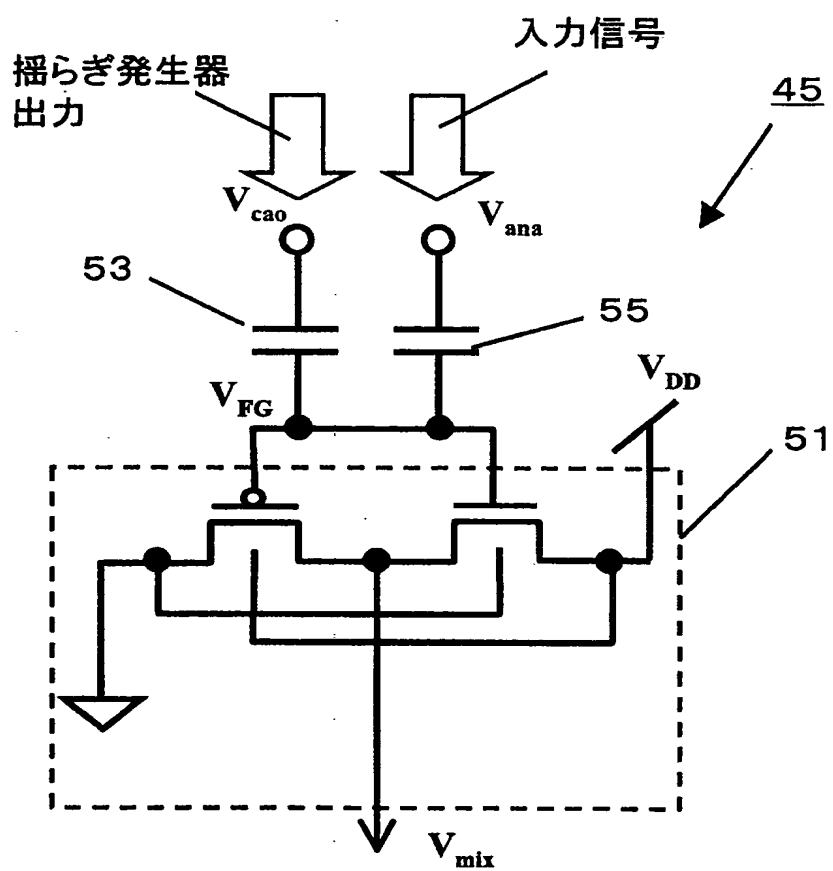
第 3 图



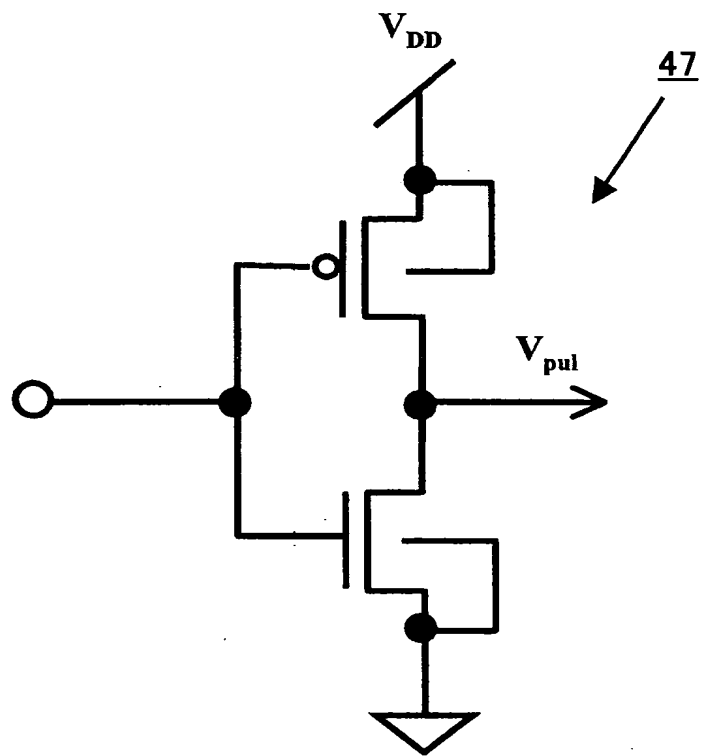
第 4 図



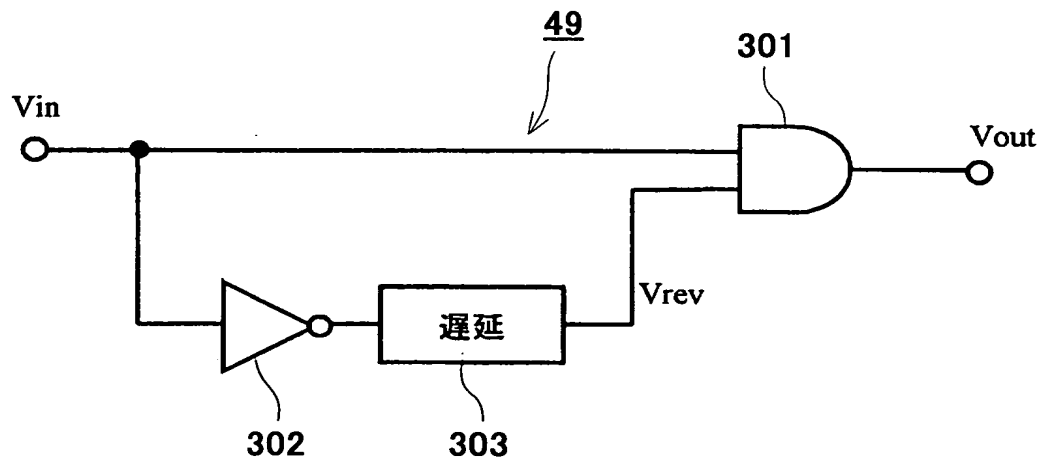
第 5 図



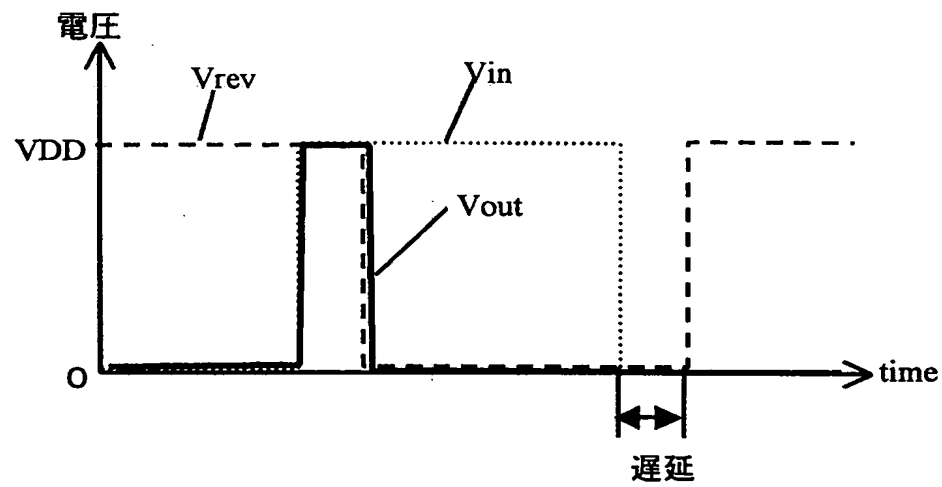
第 6 図



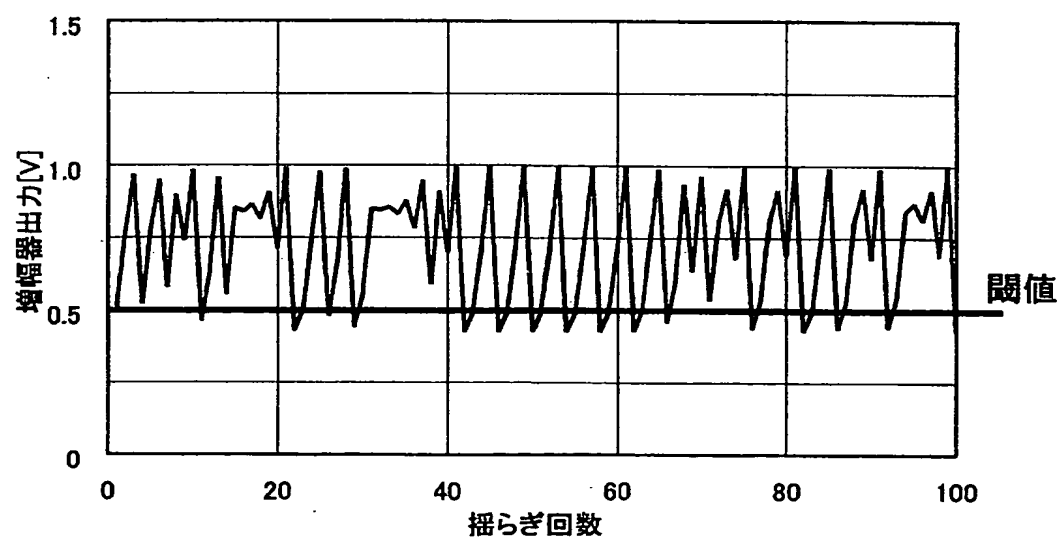
第 7 図



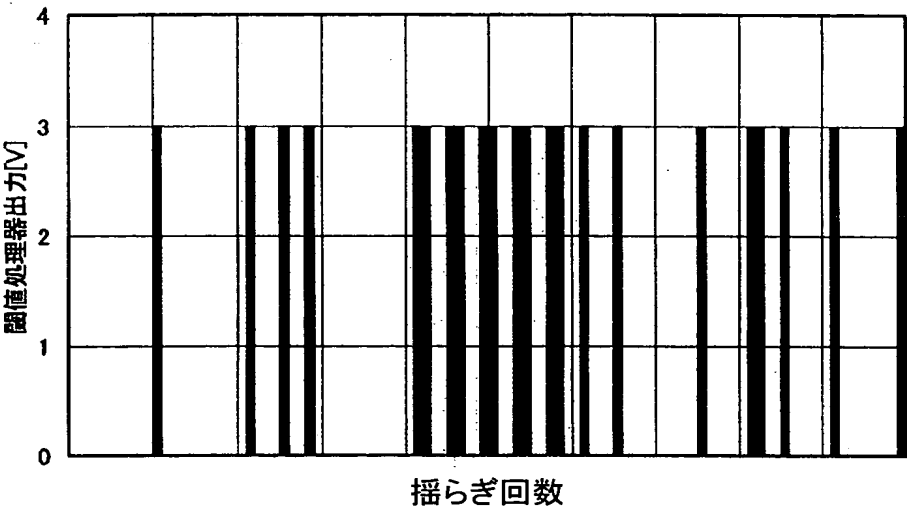
第 8 図



第 9 図

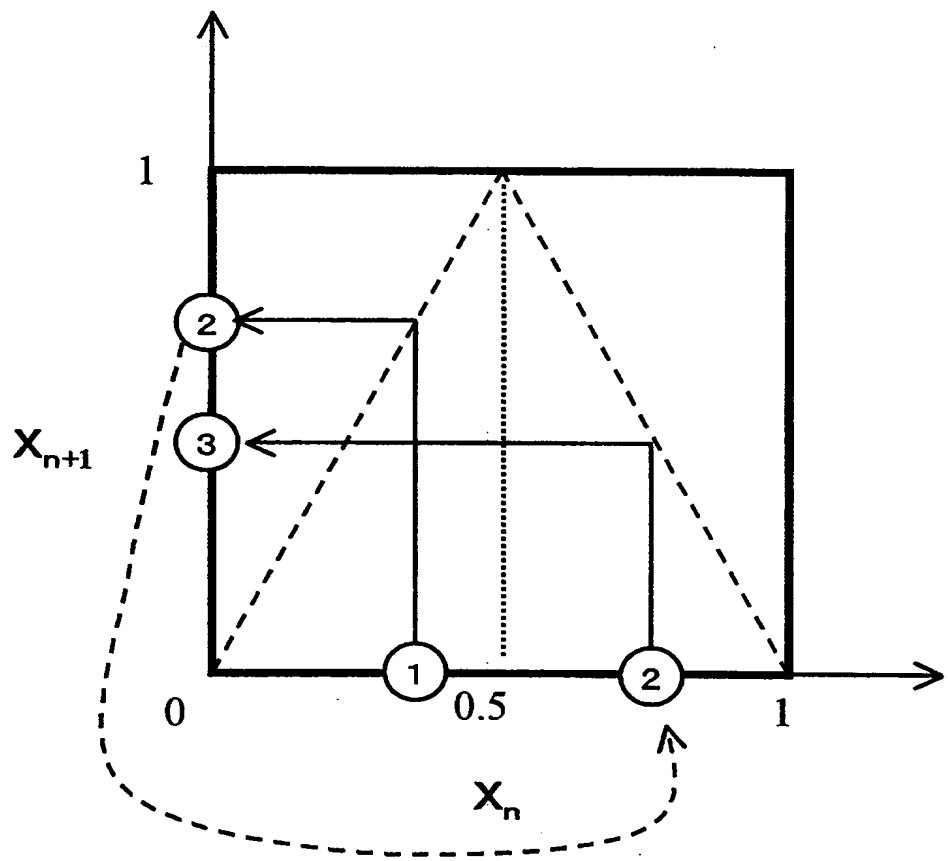


第 10 図

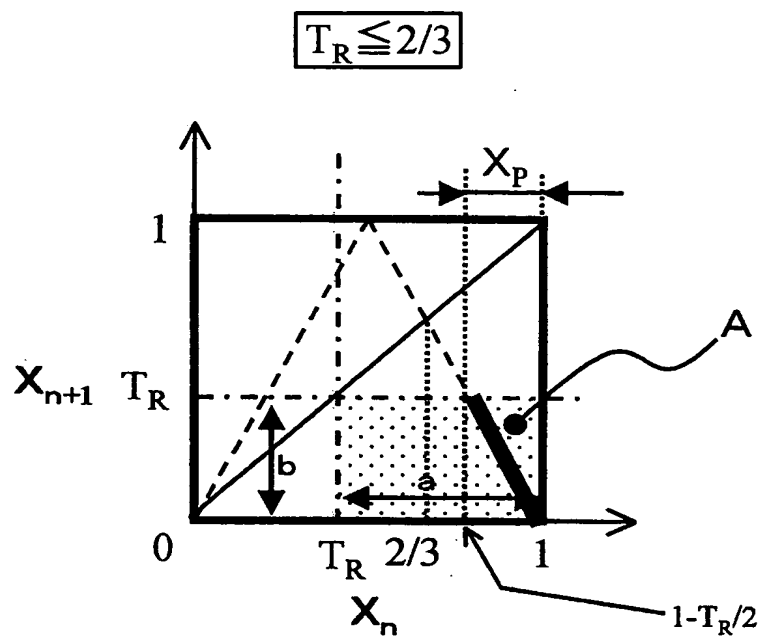




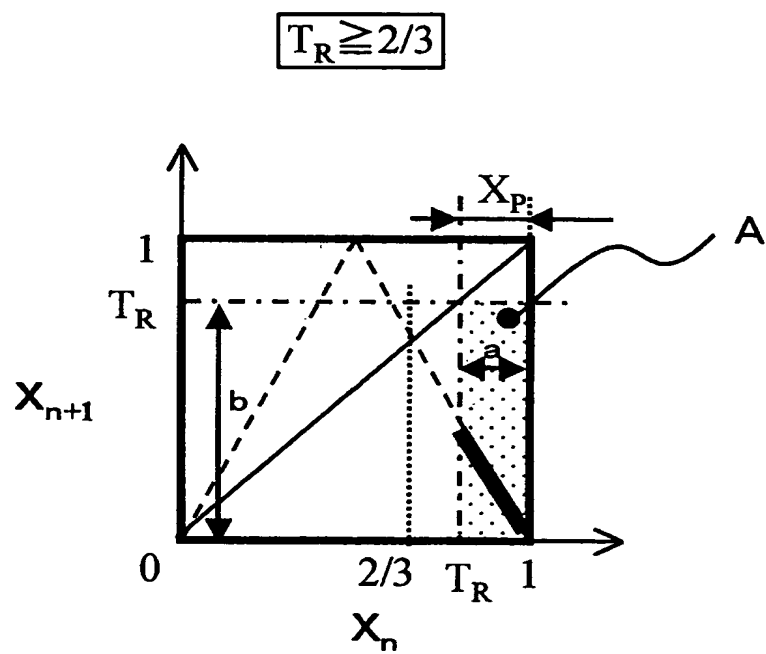
第 1 1 図



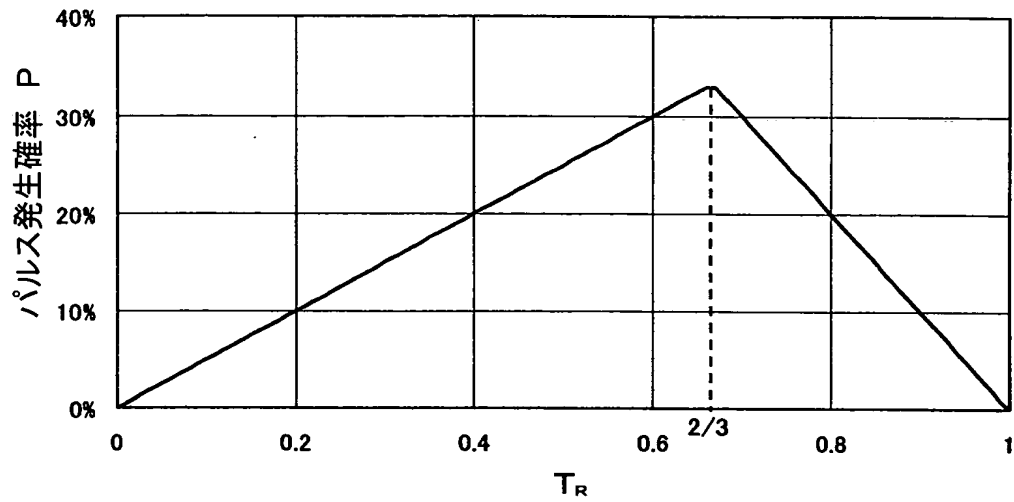
第 1 2 図 A



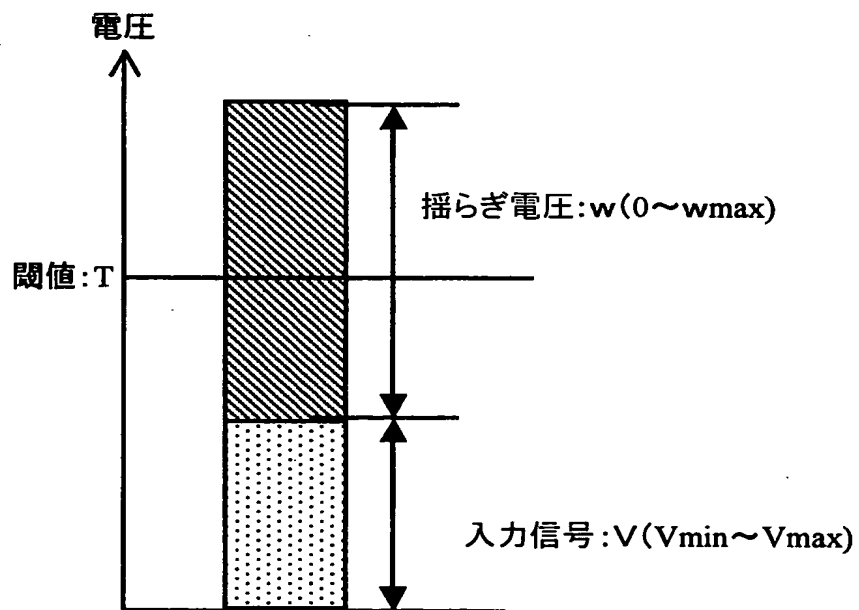
第 1 2 図 B



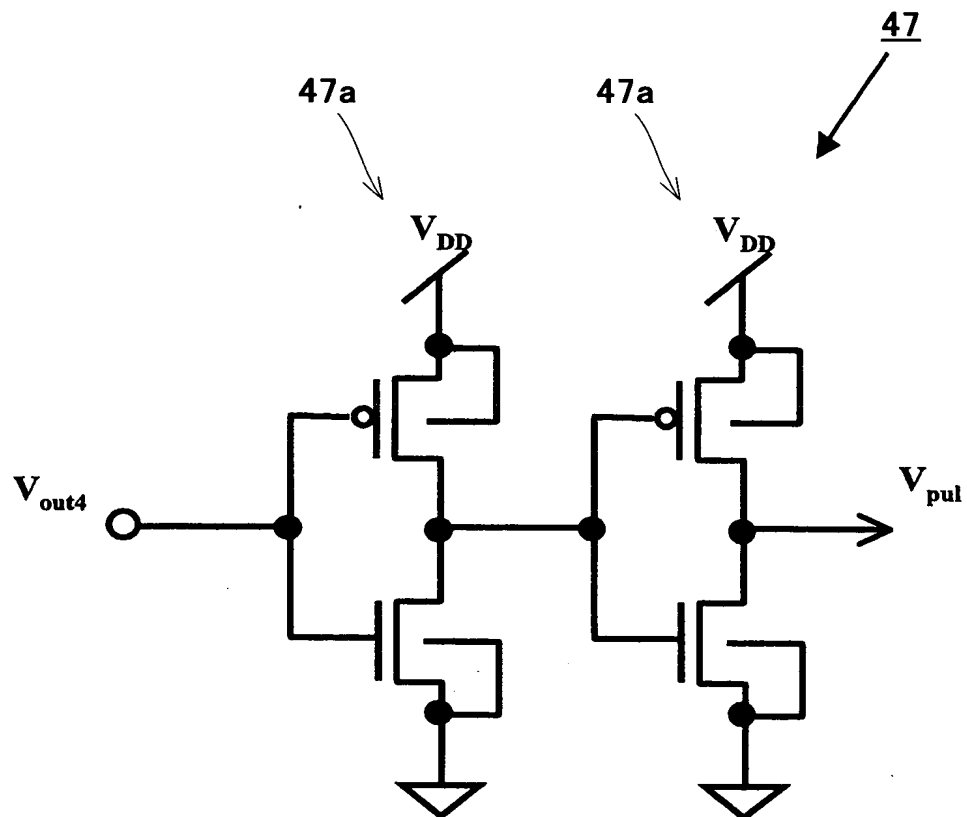
第 1 3 図



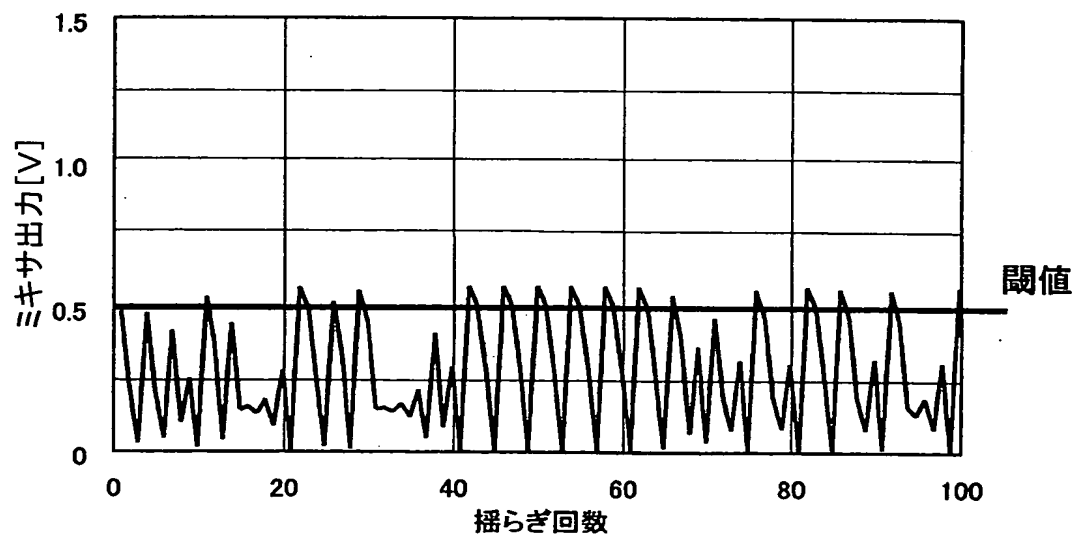
第 1 4 図



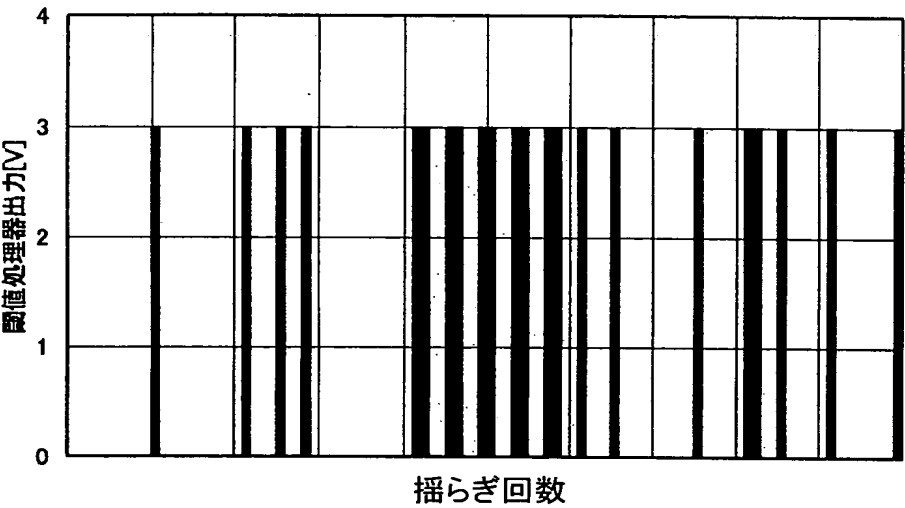
第 15 図



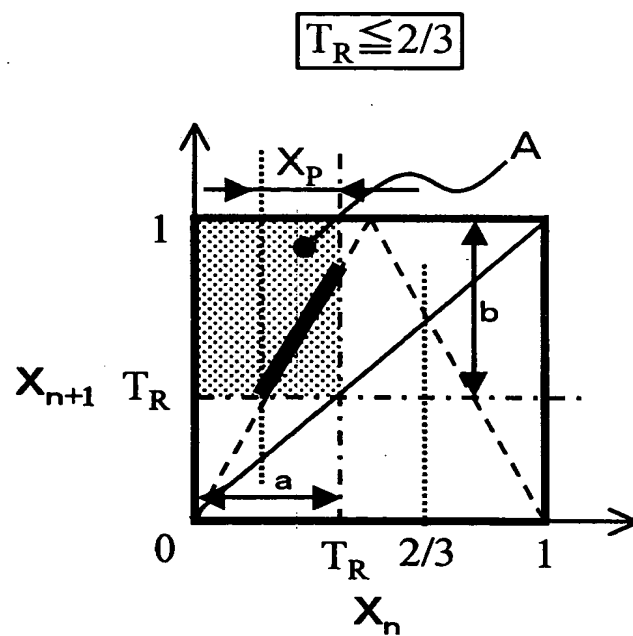
第 16 図



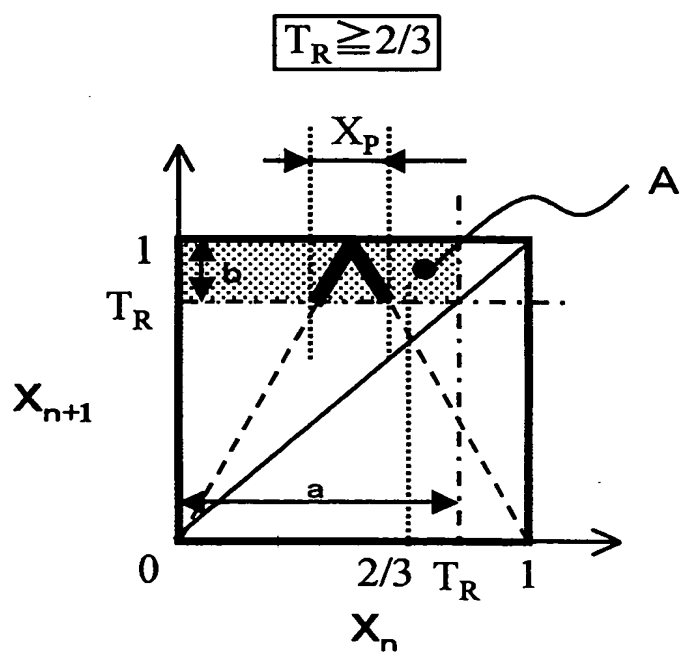
第 17 図



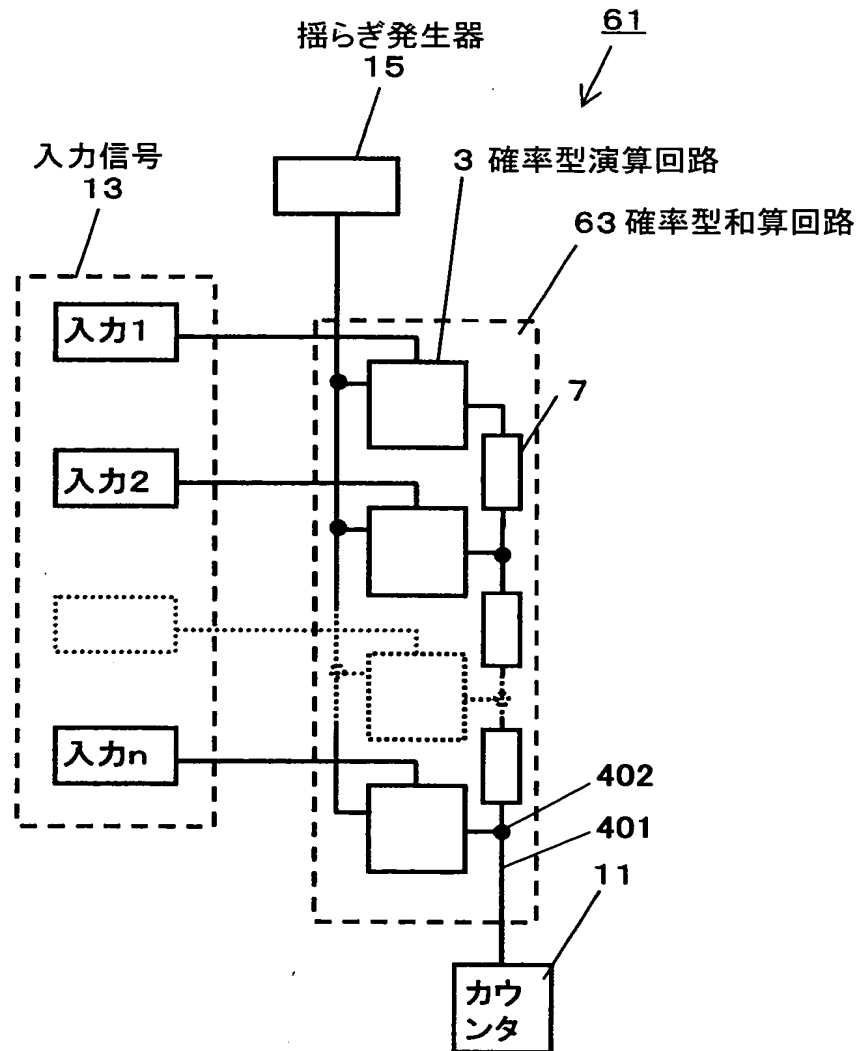
第 18 図 A



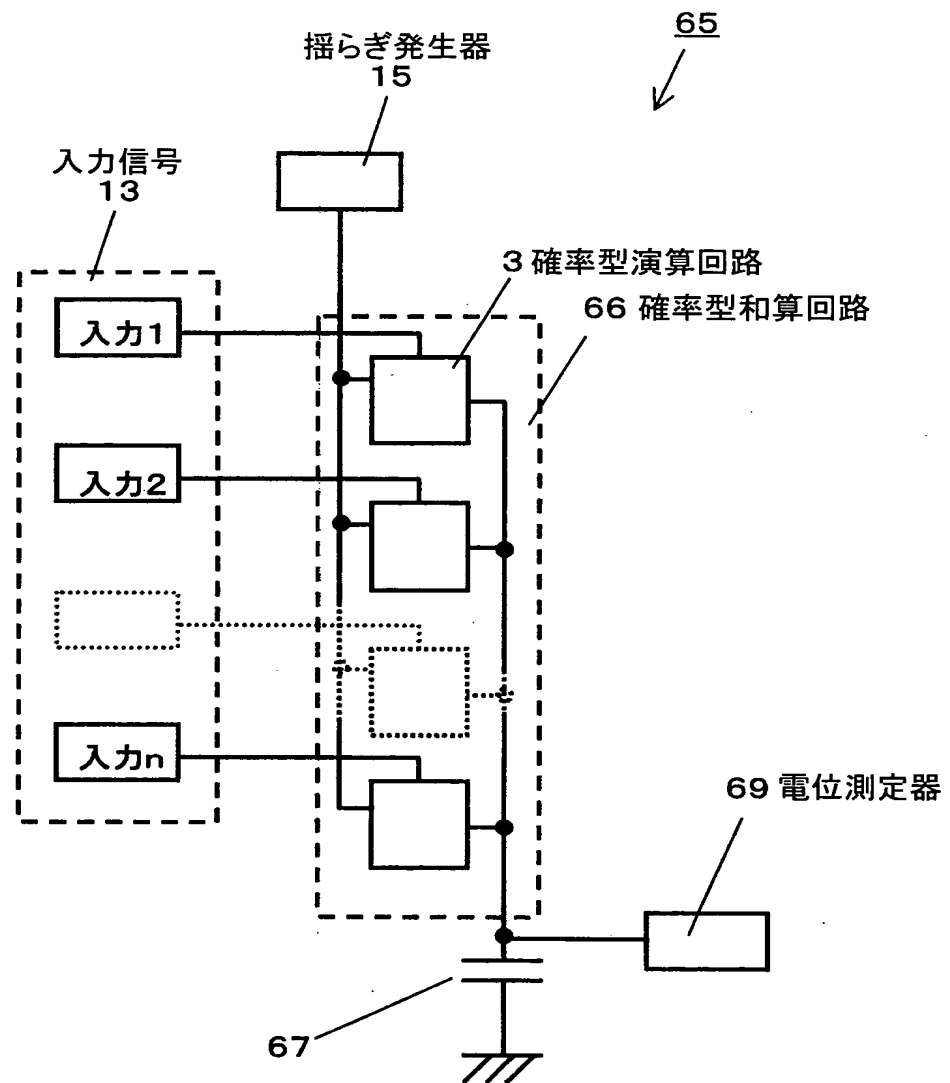
第 18 図 B



第 19 図

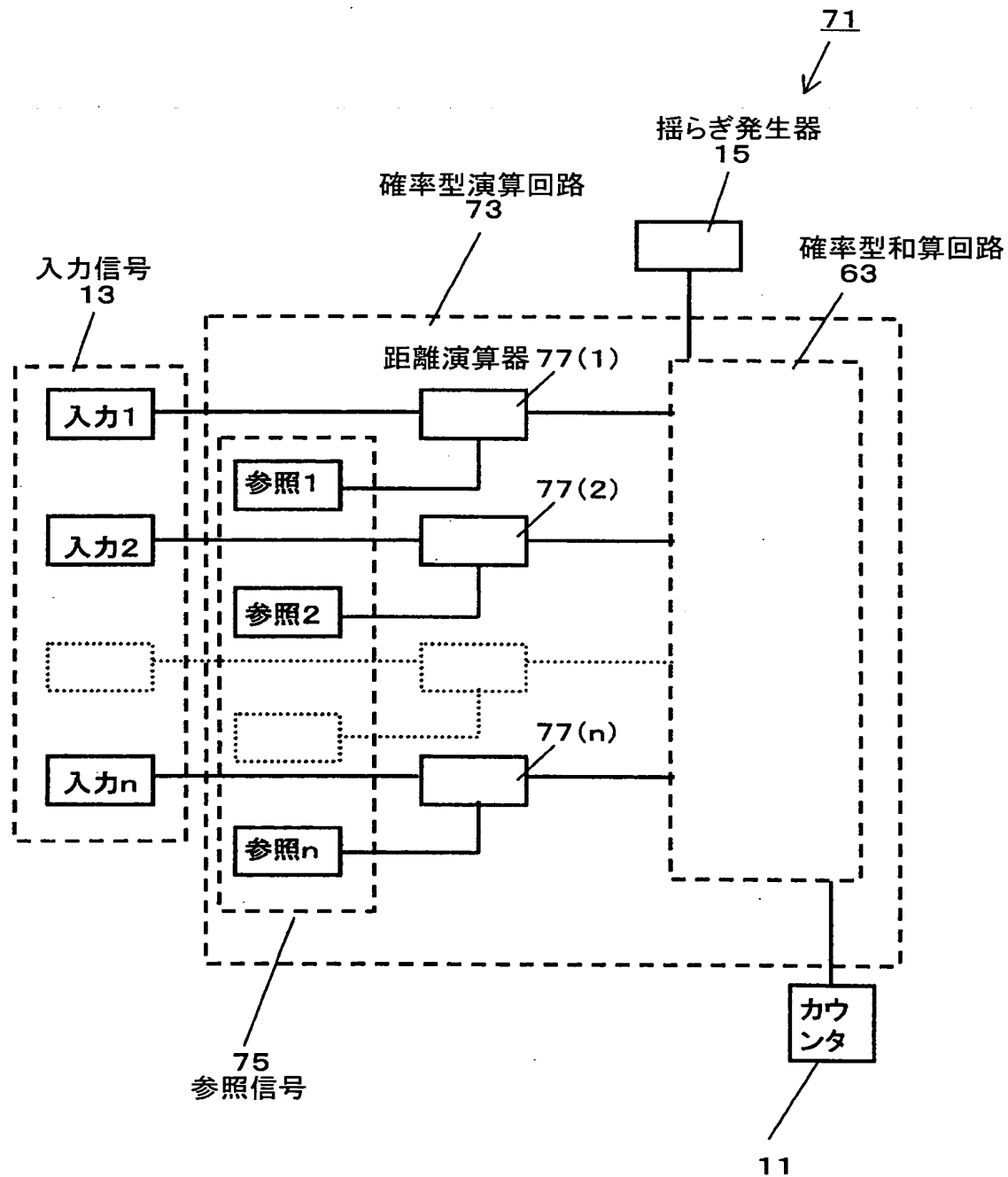


第20図

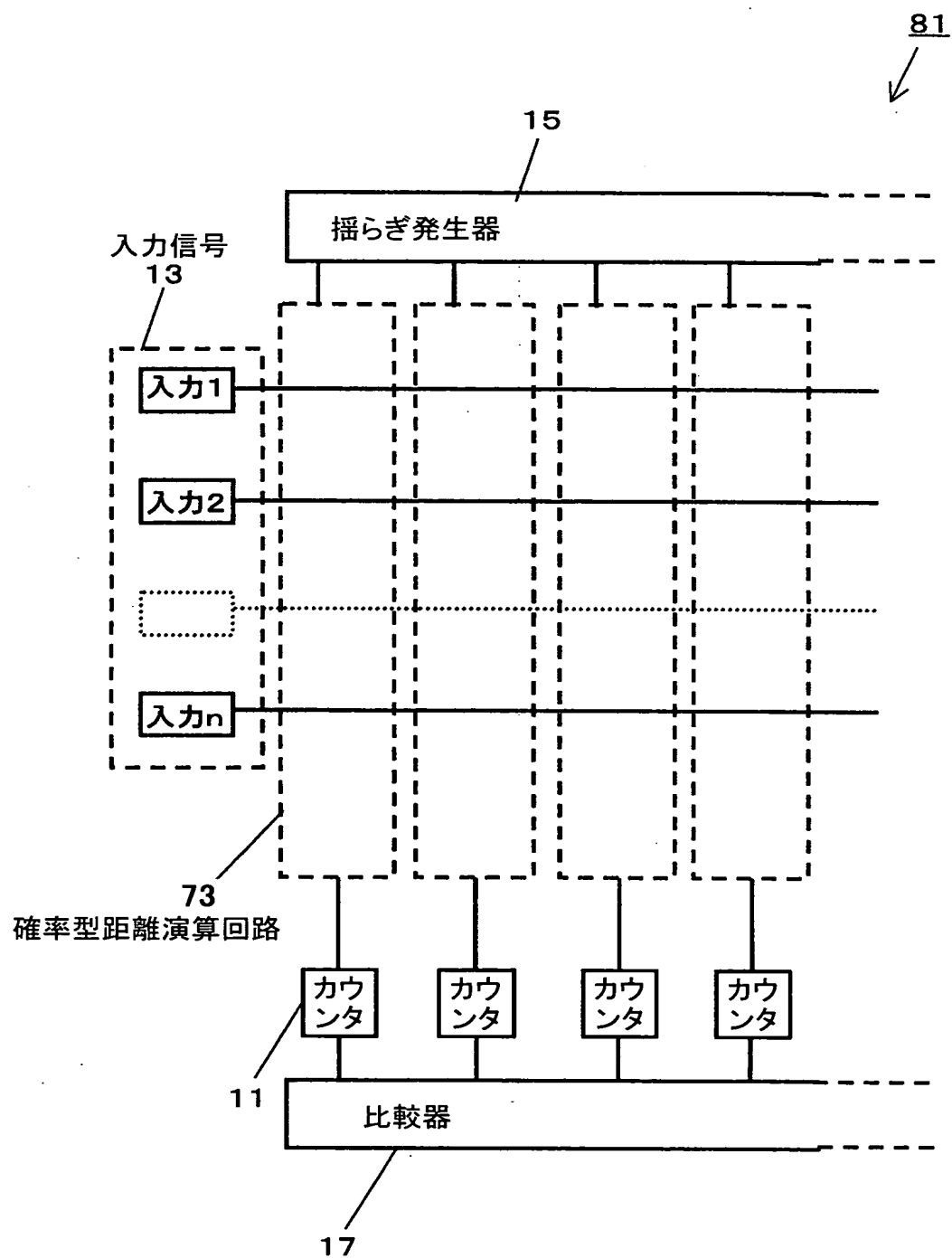




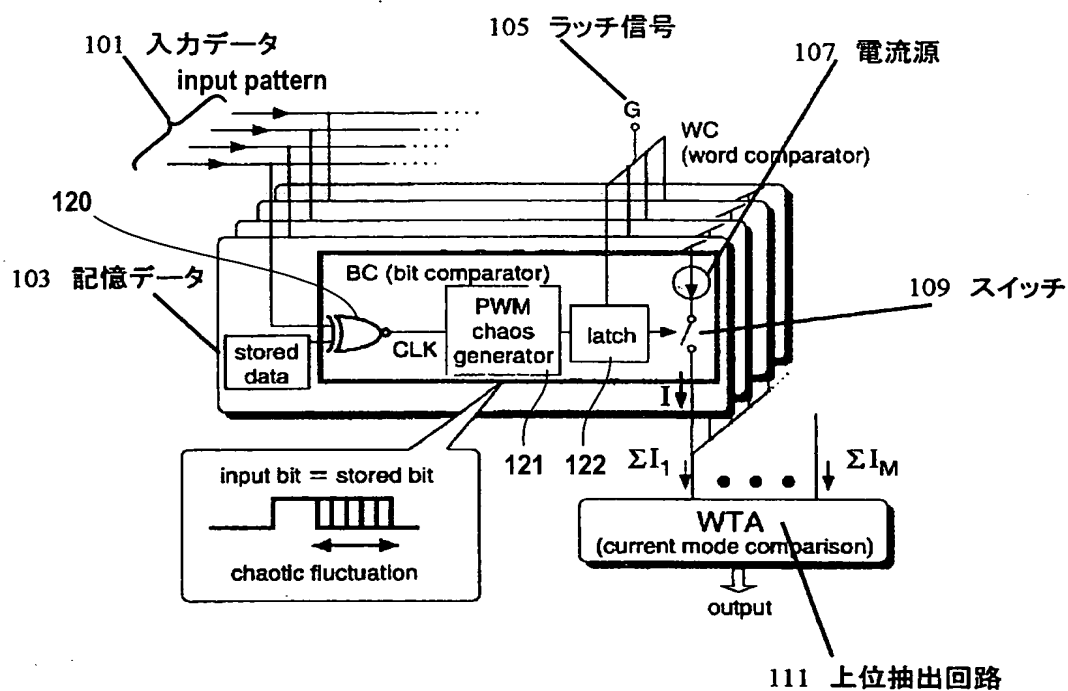
第 2 1 図



第 2 2 図



第 2 3 図 (従来技術)



第 2 4 図 (従来技術)

